

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 31.08.2026 08:24:54
Уникальный программный ключ:
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю
Заместитель директора
И.В. Заляжных
« 4 » 2026 г.



График учебного процесса

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

на осенний семестр 2026/2027 учебного года
(очная форма)

	МТР-16	МТР-25	МТР-34	МТР-43
<i>Учебные недели</i>	1 сентября – 16 декабря	1 сентября – 15 декабря	1 сентября – 15 декабря	1 сентября – 13 декабря
<i>Зачетная неделя</i>	17 декабря – 24 декабря	16 декабря – 21 декабря	16 декабря – 21 декабря	14 – 15 декабря, 18 – 20 декабря
<i>Практика</i>	—	—	—	ПП.03.01 (дуальная) 21 октября – 17 декабря (среда-четверг)
<i>Сессия</i>	25 декабря – 28 декабря	22 декабря – 28 декабря	22 декабря – 28 декабря	22 декабря – 28 декабря
<i>Каникулы</i>	29 декабря – 11 января	29 декабря – 11 января	29 декабря – 11 января	29 декабря – 11 января
<i>Государственная итоговая аттестация</i>	—	—	—	—